気になる論文コーナー

実時間 OCT へ向けた反射鏡だけで作られた高速スキャニング光ディレイライン

Rapid Scanning All-Reflective Optical Delay Line for Real-Time Optical Coherence Tomography [X. Liu, M. J. Cobb and X. Li: Opt. Lett., **29**, No. 1 (2004) 80-82]

生体試料の断層像などを得る手段として,近年 OCT (optical coherence tomography) 技術が発展してきている。光ディレイラインは, OCT における A-scan (光軸方向の走査) 用のキーデバイスとなって おり,いくつかの方法が提案されているが,分解能を向上させるため に低コヒーレンスなブロードバンド光源を用いた場合,回折格子など の分散特性が性能低下の要因となっている。本論文は,反射鏡のみを 使用して分散フリーで高速に走査することができる光ディレイライン を構成し,それを用いて断層像を得た実験結果について報告してい る。図は,その構成を示す。平行光が,入射角 θ_0 ,中心位置からhの距離でガルバノメーターにより駆動されているスキャンニングミラ ーへ入射する。スキャンニングミラーは,曲面ミラーの焦点面に置か れており,スキャンニングミラーで反射した光は曲面ミラーで反射 し,平面鏡上で焦点を結ぶように到達し,もとの光路を戻るように伝 搬する。スキャンニングミラーの回転角 θ_{sc} が十分小さい場合,走査 振幅は、 $\Delta l = 2h[\tan(\theta_0 + \theta_{sc}) - \tan(\theta_0 - \theta_{sc})]$ で与えられる。ただし θ_{sc}が大きくなると,走査振幅に非線形が生じ,入射ビームの位置に比 べて出射ビームの位置が横方向にずれていく欠点がある。走査振幅 1.5 mm,最大走査速度 9.1 m/s,繰り返し周波数 4.1 kHz の光ディレ イラインを実現した実験結果が示されている。また 6 枚のカバーガラ スを重ねた試料に対する OCT 断層像が得られている。(図 3, 文献 16) 高分解能 OCT を実現する上で必要となる分散フリーの光ディレイ

ラインが報告されており,今後のさらなる発展が期待できる.



マイクロミラーアレイを用いためがねなし立体表示装置

Autostereoscopic Three-Dimensional Display Based on a Micromirror Array [J. Yan, S. T. Kowel, H. J. Cho, C. H. Ahn, G. P. Nordin and J. H. Kulick: Appl. Opt., **43**, No. 18 (2004) 3686-3696]

めがねなし立体表示装置といえば、画像情報を「面積分割」してディスプレイ上に配置し、レンチキュラシートやパララックスバリアー などで複数方向に指向させる方式が数多く報告されているが、本論文 では画像情報を「時間分割」して投影する方式が提案されている。 MEMS (micro-electro-mechanical system) アレイで光の反射方向 が時系列的に変化するスクリーンを形成し、このスクリーンに視差画 像を時間分割投影することで、複数方向から複数の視差画像を独立に 観察できるように構成する。本論文では、上記の原理提案と、理論に 基づいた光学設計、試作結果などが報告され、試作機においては4 眼 程度の multi-view を確認している。(図 23、表 1、文献 30)

日本でもめがねなし立体表示装置に関する報告は多いが,ほとんど が「面積分割」方式のものである。表示する立体像のリアリティーを 追求し,かつ情報表示の効率を考慮すると,本報告のように時間軸方 向への情報展開が必要になってくるのかもしれない。現時点での技術 的なスペックはあまり高くないが,新たな方向性を示しており,今後

の展開が注目される. (須藤 敏行) MEMSアレイ スクリーン 安影レンズ 一 一 一 (左眼用画像提示時) 支置の構成概要と立体表示の原理

ポリマー微結晶に関する近接場偏光測定キャラクタリゼーション

Near-Field Polarimetric Characterization of Polymer Crystallities

[L. S. Goldner, S. N. Goldie, M. J. Fasolka, F. Renaldo, J. Hwang and J. F. Douglas: Appl. Phys. Lett., 85, No. 8 (2004) 1338-1340]

ポリマー微結晶は、ここ数十年の間研究されているが、それらの形 状が生じるメカニズムは疑問とされていた。著者らは、アイソタクテ ィックポリスチレン (iPS)の薄膜結晶を研究するために、近接場偏光 測定 (NFP)を用いた。NFP は、近接場走査型光学顕微鏡 (NSOM) に偏光変調測定法を応用し、iPS 薄膜の複屈折位相差と進相軸方位を 50~150 nm の横分解能で得ることが可能である。また、試料として、 トルエン (質量比 4.5%)中に、薄めたストック溶液 (90%の iPS;分 子量 6×10^5 ,多分散指数 3.0)を入れたものをスピンコートし、真空 中で乾燥させた。これを原子間力顕微鏡 (AFM)などで観察すると、 海草形状の地形パターンが確認された。得られた NPF 像より、iPS の存在しない背景部分では、非晶質層(複屈折位相差が 0)の領域が はっきり確認でき、また、地形パターンのエッジに沿った領域では、 高い複屈折位相差(6~10 mrad)が確認できた。また、前述の試料 をホットプレートで加熱したものの NPF 測定を行った結果、球状の 地形パターンとともに、半径方向の歪み(動径歪み)による複屈折 (20~30 mrad)が得られた。以上の結果から、NFP は、(1)上記試料での複屈折について、回折限界を超えた分解能での定量的キャラクタリゼーションを可能とし、(2)成長前線を囲む空乏境界での動径歪の証拠を与え、(3)微結晶の成長面の上下の非晶質層における結晶軸および、歪みの傾き分布を与えることがわかった。(図 2, 文献 8)

近接場走査型光学顕微鏡による偏光測定は,現在さまざまな分野で 応用されている。本論文で観測したアイソタクティックは,不斉炭素 がすべて同一の立体配置をもち,ポリスチレンとともに光学異方性材 料であるため,微小領域におけるメカニズム(結晶構造,分子配列) を定量的に解明する手法としては,今後の展開に期待がかかる。ま た,光学的に等方性な媒質においても,メゾスコピック応力測定など への応用が考えられる。(大久保進也)

流動抵抗を制御された流体回路による論理演算

Flow Resistance for Microfluidic Logic Operations

[T. Vestad, D. W. M. Marr and T. Munakata: Appl. Phys. Lett., 84, No. 25 (2004) 5074-5075]

1960年代,電子回路と同様に,流体回路による計算の研究が盛ん に行われた.近年,微小流体回路は,半導体集積化回路と同様に集 積・微細化できるようになったため,化学実験,化学操作に適用する デバイスとして注目されている.これは,測定時間の大幅な短縮,試 薬量・廃液量の削減,省スペース,携帯性などのさまざまなメリット をもたらすため,流路内で混合・反応・分離・検出を制御できる多様 なデバイスが開発されている.本論文は,流動抵抗を制御した微小流 体回路によって,論理演算を実行できることを報告している.流体回 路の構成を図に示す.この回路は、5つの2入力論理演算を実行でき るデバイスであり,XORとANDとを組み合わせると1ビットの半 加算器となる.図は,入力が(1,0)のときの流体の流れを示してい る.グレーの領域は,不溶な色素を混入した水溶液の流れを示してい る.出力側にその色素を含む液体の到達するとき,出力が1となる. このデバイスの特徴は,回路の非線形応答が,流体の性質ではなく, 回路構造によって決定されることにある.なお,出力流体に色素を含

大口径凸面検査のための曲面ホログラムの使用

Using Curved Hologram to Test Large-Aperture Convex Surface [H. Liu, Z. Lu, F. Li, Y. Xie, S. Kan and S. Wang: Opt. Express, **12**, No. 14 (2004) 3251–3256]

最近,光学系の高性化のため大口径の非球面を含む素子の利用が増 えてきている。その作製には非球面を高精度に管理する必要がある が,非球面の測定は難しくコスト高であった。本論文では計算機ホロ グラム (CGH)を凹面に作製する高精度で低コストの測定システム を提案している。図はこのシステムの測定光学系である。最初の2個 のレンズはイルミネーション光学系である。測定は、参照光と測定光 の干渉縞を使用する。参照光は曲面に作製された CGH からの反射1 次回折光であり,所望の波面を形成するように CGH が設計されてい る。測定光は CGH の透過0次光を被測定面で反射して得る。干渉縞 は高次の回折光を遮断するためのピンホールを通して CCD で測定す る。CGH の作製のため、曲面上に塗布したフォトレジストを He-Cd レーザーにより直接描画する装置を開発しており、測定装置と合わせ て1つのシステムを構成している。本システムで開口径 110 mm、曲 率半径 500 mm の非球面形状を測定した結果,形状誤差 300.6 nm (P-V)の測定結果が得られた。(図4、文献 17)

電流駆動単一胞フォトニック結晶レーザー

Electrically Driven Single-Cell Photonic Crystal Laser

フォトニック結晶を利用することにより自然放出光を制御できるこ とが示唆されて以来,極低閾値レーザーの研究が盛んになった。特に フォトニック結晶は非常に小さな領域に光を閉じ込められるので,共 振器量子電磁力学への適用や量子通信用の光源として期待がもたれて いる。しかし,そのモード体積の大きさ (~0.1 μ m³)ゆえにレーザー として利用する場合,電流注入方法と熱対策に課題があった。特に, 効率よく共振器への電流注入が行うように単一胞へ電極を取り付けた とき,光閉じ込め(Q値)の劣化を招くという問題があった。今回著 者らは,単一胞の中心に節がある発振モードとなるように構造を最適 化することにより,電極を取り付けたときにQ値の劣化を抑制すると ともに,それがヒートシンクとなるようなデバイスを設計した。これ に幅 6 ns,周期 2.5 μ s のパルス電流を注入したところ,単一胞フォト ニック結晶レーザーとして初めて電流駆動による室温単一モード発振 に成功した。そのときの閾値電流は 260 μ A,パワーは 700 μ A のとき 4 nW, 波長は 1519.7 nm でその幅は 0.5 nm だった。(図 3, 文献 29) DVD/CD 互換レンズなど非球面を応用した特殊な光学系が数多く 提案されてきている中,非球面形状の高精度な測定は必要不可欠な技 術である。曲率などのシステム限界は不明であるが,今後期待できる 技術である. (山本 博昭)



[H. G. Park, S. H. Kim, S. H. Kwon, Y. G. Ju, J. K. Yang, J. H. Baek, S. B. Kim and Y. H. Lee: Science, 305 (2004) 1444-1447]

本報告の素子は、単一胞フォトニック結晶レーザーとして初めて電 流駆動によるレーザー発振に成功した点に意義がある。高出力光源と してはあまり期待できないが、無閾値レーザーの実現に向けた成果と して興味深い。 (深町 俊彦)



)研究が感ん むため、現状の回路構成ではカスケ

むため,現状の回路構成ではカスケード接続できない. (図 3,表 1, 文献 7)

集積化化学システムや lab-on-a-chip の構築において,流体演算や 流体メモリーを内在的に含む回路構成の研究はさらに盛んになる.そ れと同時に,光による非接触な制御を含む光アシスト型の回路も重要 である. (早崎 芳夫)

